

56차 Basic Course (기초교육)

주제: Microstructures Sample Preparation for Metallurgy

교육대상

- 대 상: 전자재료 등 시편 준비 기술에 대한 “기초 교육”을 원하시는 분

교육 일정 및 비용

- 일 시: 2020년 02월 13일(목) 오전 10시
- 참 가 인 원: 선착순 10명
- 참 가 비 용: 5만원/1일
- 강 사: 책임 및 담당 연구원
- 일 정:

10:00AM~11:00AM	시편 준비 및 관찰법
11:10AM~11:50AM	Sectioning 장비 작동법 및 실습
12:00PM~01:00PM	점심식사
01:15PM~02:15PM	Hot mounting/Cold mounting 실습
02:30PM~03:30PM	Polishing 및 관찰 실습1
03:50PM~04:40PM	Polishing 및 관찰 실습2

교육참가를 희망하시는 분이나 시편이 있으신 분들은
박주희 주임연구원(031-777-1277/010-7566-1278)에게
문의 바랍니다.

▶ **첨부: 2020년도 교육일정 / 찾아 오시는 길**

